



**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁKI PLASMA SYSTEM S.A W DNIU 24 LISTOPADA 2017 ROKU**

**Uchwała nr 7 (siedem)  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą:  
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  
z dnia 14 listopada 2017 roku,  
kontynuowanego po przerwie w dniu 24 listopada 2017 roku  
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Plasma SYSTEM spółka akcyjna**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM spółka akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zarządza przerwę w obradach do dnia 13 grudnia 2017 r., do godziny 11:00. Po przerwie obrady zostaną wznowione w siedzibie Plasma SYSTEM spółka akcyjna w Siemianowicach Śląskich, przy ul. Towarowej 14.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 2.235.568 (dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły 79,84 % (siedemdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 2.235.568 głosów, „za” uchwałą oddano 2.235.268 (dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, co stanowiło 99,99 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 300 (trzysta). Przewodniczący stwierdził, że uchwała została zatem powzięta wymaganą większością głosów.*

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 13 grudnia 2017 r.